

## 發明人懇談會 盛了

### 發明人と 辨理士간의 問題點 討論



本會가 發明振興事業의 일환으로 發明風土造成과 發明의 活性化를 기하기 위하여 마련한 發明人懇談會가 지난 4月 10日 午後 2時 特許廳 研修室에서 開催되었다.

本會 李泰燮副會長과 大韓辨理士會 任石宰會長 및 韓圭桓 副會長, 鄭泰連辨理士, 徐相旭辨理士, 黃義萬 辨理士, 朴熙圭 辨理士 그리고 申錫均韓國發明學會會長 등 發明人和 企業特許擔當者 30名이 參席한 가운데 열린 이날 懇談會에서 本會 李泰燮 副會長은 『오늘의 懇談會는 때늦은 감이 있으나 그동안 發明人和 辨理士간에 불편했던 問題點들이 기탄없는 對話를 통해 해결되기 바라며 아울러 發明人和 辨理士간의 유대가 더욱 깊어지는契機가 마련되기 바란다』고 人事를 통해 말했다.

또 主題發表에 나선 大韓辨理士會 任石宰會長은 ▲辨理士의 業務領域 및 책임의 限界에 관한 이해문제 ▲辨理士 報酬의 덩핑행위와 業務遂行의 質的向上문제 ▲出願人和 辨理士간의 信義와 상호협조관계 등에 관해 辨理士 立場에서 說明했다.

이어 問答式으로 約 2時間 동안 進行된 이날 懇談會는 ▲優秀發明 현상모집 ▲人氣 辨理士 選定 ▲內國人的 外國出願확대 ▲辨理士手數料의 新聞公告 ▲辨理士 業務취급의 專門化 ▲辨理士의 資質 ▲權利範圍確認審判 문제 등이 집중적으로 거론되었다.

그런데 이날 問議에 나선 發明人들은 한결같이 權利範圍確認審判에 큰 불만을 表示해 이 制度의 改善이 要求되는 것으로 지적되었다. &

## 第53回 "藥部門 實務懇談會"

### 第10類 商標出願動向 및 審査基準 討議

本會는 금년 事業計劃의 一環으로 지난 3月 27日 特許廳 研修室에서 第53回 製藥部門 實務懇談會를 開催했다.

特許廳 文丞泳 商標審査官을 招請, 永進藥品 許尙勳次長 등 製藥業界 特許擔當要員 30名이 參加한 가운데 열린 이번 懇談會에서는 最近 製藥業界의 關心事로 대두되고 있는 「第10類 商標出願動向 및 審査基準」에 對한 廣範圍한 討議가 있었다.

討議에 앞서 本會 李泰燮 부회장은 人事를 통해 「本會는 特許廳과 企業의 中間에서 特許廳과 企業 사이에서 發生되는 各種 問題 해결의 교량 역할을 하고 있다」고 전제하고 「오늘 懇談會를 통해 業界가 當面하고 있는 問題 全般에 關해 폭넓은 意見交換이 있기를 바란다」

고 말했다.

이에 主題發表에 나선 文丞泳 商標審査官은 「商標 53個類중 特히 第10類가 갱신등록 出願이 가장 높다」고 전제하고 「商標의 審査는 商標法 第8條(商標의 登錄要件)와 第9條(登錄을 받을 수 없는 商標)의 內容을 가려내는 것이라 할 수 있다」고 말했다.

文審査官은 이밖에도 不登錄되는 商標事例의 해석 등 商標審査基準 全般에 걸쳐 說明했다.

또 이날 懇談會에서는 동아제약 홍성아과장과 환인제약 박 홍식대리의 「第10類 商標出願 중 Flavemycin과 Plabemycin의 類似判斷여부」와 「特許廳 登錄商標와 보사부의 商標類似 명칭 審査基準과의 關係」에 대한 질의에 對한 應答도 있었다.

## 美 컴퓨터 소프트웨어 및 半導體

### 칩의 法的保護에 關한 세미나

#### 美國, 世界 各國에 著作權法으로 保護要求

本會가 主催한 外國工業所有權專門家 招請 세미나가 지난 4月 12日 午後 2時 特許廳 研修室에 開催되었다.

美國 Burns Doane Swecker & Mathis 法律會社의 David I. Wilson 辨理士와 Joseph R. Magnone 辨理士 그리고 Platon N. Mandros 辨理士를 招請, 「美國의 컴퓨터 소프트웨어 및 半導體칩의 法的保護」란 主題로 열린 이날 세미나에서 두 美國辨理士는 「美國은 76年과 80年 두차례에 걸쳐 聯邦著作權法의 改正을 통해 소프트웨어를 著作權法에 의한 保護가 확인되었다」고 말하고 「특히 80年의 改正法에서는 소프

트웨어가 명확하게 著作物로 規定되는 同時에 保護의 內容 및 限界가 명확해졌으며 또 이法을 명확하게 하기 위해 새로운 改正案이 提出되었는데 올해안으로 處理될것」이 라고 傳했다.

두 美國辨理士는 또 「美國에서는 소프트웨어의 法的保護를 著作權에 의거함을 基本으로 한다는 것이 成文法으로 명시되고 있으며 自國의 改正法으로 다른 外國에도 著作權法으로 이를 保護해 주도록 要求하고 있다」고 말했다.

그런데 이날 세미나에는 本會會員, 特許廳 職員, 辨理士 등 1백여名이 參席, 盛況을 이루었다.

# 事業活動

## 美國工業所有權 專門家招請 講演會

美國辦理士 3名招請, 美國工業所有權法 講演

本會와 韓國貿易協會가 共同 主催한 美國工業所有權專門家 招請 講演會가 지난 4月 11日 午後 2時 韓國貿易協會 會議室에서 開催되었다.

美國 David I, Wilson 辦理士와 Joseph R, Magnone 辦理士 그리고 Platon N, Mandros 辦理士를 招請, 1백여명의 貿協 會員 및 貿協職

員 그리고 辦理士 多數가 參席한 이날 講演會에서는 「美國內 企業進出을 위한 通商, 工業所有權法의 事前 熟知事項」과 「美國內에서 外國商事 交易에 影響을 미치는 通商, 工業所有權法의 새로운 進前事項」에 대한 講演이 있었다.

## 發明獎勵館 展示品 交替

환풍기外 68點 새로 선보여

全國의 優秀發明품을 發掘展示함으로써 發明思想을 昂揚하고 發明風土를 造成하는 한편 發明의 實施斡旋을 통한 企業化促進을 위해 지난 83年 4月 15日 開館되어 6個月마다 發明품을 交替하여 온 本會 常設展示館이 지난 4月 15日

을 기해 기존 展示品 74點과 새로운 發明品 68點등 142點을 展示하고 觀覽客을 맞고 있다. 이번엔 새로 展示된 發明品들은 오는 85年 10月 14日까지 6個月 동안 一般人에게 無料 開放된다.

## 第54回 工業所有權 研修講座

工業所有權 全般 및 特許管理 業務등 講義

本會는 지난 4月 22日부터 24日까지 3일간 特許廳 研修室에서 第54回 工業所有權 研修講座를 實施했다.

이번 研修에서는 工業所有權 出願에 앞서 알

아야할 意匠과 商標의 審査基準과 企業의 特許管理業務에 必須의인 職務發明補償制度등을 中心으로 工業所有權 全般에 걸친 講義가 있었다.

講義日程 및 主題는 다음과 같다.

### ◎ 日程 및 講義主題 ◎

日 字	時 間	講 義 主 題	講 師
4月 22日(月)	10:00~12:00	商標審査基準	李 相 陳 (特許廳商標審査官) 李 喆 秀 (特許廳資料課事務官) 鄭 柄 虎 (特許廳指導課事務官) 黃 義 萬 (辨 理 士) 金 明 信 (辨 理 士) 黃 二 男 (서울味元特許課長)
	13:00~15:00	特許情報管理	
	15:00~17:00		
4月 23日(火)	10:00~12:00	意匠審査基準	
	13:00~15:00	職務發明補償制度와 그 活用	
	15:00~17:00		
4月 24日(水)	10:00~12:00	工業所有權 紛爭事例	
	13:00~15:00	企業의 特許管理事例	
	15:00~17:00		